

令和4年度 第1クォーター 授業時間割表 ( フロンティア工学類3年 )

曜日	学年	プログラム	1 限		2 限		3 限		4 限		5 限	
			8:45 ~	10:15	10:30 ~	12:00	13:00 ~	14:30	14:45 ~	16:15	16:30 ~	18:00
月	3	知能ロボティクス	電子回路概論 A【電子機械コア】 飯山 42107 [107]	信号処理 A 平野 42139 [103]	⑤機械工作実習 (ME) 古本 他 42117 [107]							
		バイオメカトロニクス		振動工学 II A (BH) 小松崎 42028 [105]	⑥バイオメカトロニクス基礎実験 全教員 (機械コア) 42122 [103]							
		ヒューマン・エコシステム		振動工学 II A (BH)【発展科目Ⅱ】 小松崎 42028 [105]								
		マテリアルデザイン		⑦有機化学 西村 42189 [306]	⑧マテリアルプロセス実験 伊藤 他 42126 [302]							
		計測制御システムデザイン	オペレーティングシステム A 山根 42212 [レクチャーホール]	信号処理 A 平野 42139 [103]	電気電子計測 A 福間 42198 [大講義室B]		システム制御 A 輪屋 42200 [101]					
		ナノセンシング			電気電子計測 A 福間 42198 [大講義室B]							
火	3	知能ロボティクス	航空宇宙工学 A 小松 他 42132 [大講義室B]	メカトロニクス A【電子機械コア】 辻 42105 [AV講義室]								
		バイオメカトロニクス	人体科学 A 田中 (志) 42026 [大会議室 (図書館棟)]	熱力学 II A (BH)【発展科目Ⅱ】 大塚 42016 [大講義室A]								
		ヒューマン・エコシステム	人体科学 A【発展科目Ⅲ】 田中 (志) 42026 [大会議室 (図書館棟)]	熱力学 II A (BH) 大塚 42016 [大講義室A]								
		マテリアルデザイン	⑨無機材料 林 他 42176 [大講義室] . [107]	反応工学 A 滝口 42179 [207]								
		計測制御システムデザイン		計算機アーキテクチャ A 平野 42210 [305]								
		ナノセンシング										
水	3	知能ロボティクス		制御工学 II A (ME) 菅沼 42134 [107]	機械設計学 立矢 他 42138 [107, 大講義室B]	⑩機械設計演習 A 立矢 他 42119 [107]. 3号館機械設計製図室						
		バイオメカトロニクス	生体材料工学 A 田中 (茂) 42159 [103]	材料設計学 A【発展科目Ⅱ】 宮嶋 42014 [大講義室B]	⑪機械工作実習 (BH) 茅原 42118 3号館実習室							
		ヒューマン・エコシステム		材料設計学 A 宮嶋 42014 [大講義室B]								
		マテリアルデザイン	生体材料工学 A 田中 (茂) 42159 [103]	結晶化学 A 内田 42181 [305]	⑫マテリアルプロセス創成 浪田 他 42127 [305]							
		計測制御システムデザイン			⑬計測制御実験 平野 他 42128 [109]						数値シミュレーション A 松田 42208 [103]	
		ナノセンシング										
木	3	知能ロボティクス		機械材料学 I A【発展科目Ⅰ】 古賀 42011 [107]	熱力学 II A (ME) 寺岡 42136 [107]	振動工学 II A (ME) 関 42130 [107]						
		バイオメカトロニクス	伝熱学 A 多田 42032 [105]	流れ学 II A (BH) 辻口 42030 [105]	⑭創造デザイン実習 渡辺 (哲) 他 42125 3号館実習室							
		ヒューマン・エコシステム	伝熱学 A【発展科目Ⅲ】 多田 42032 [105]	流れ学 II A (BH)【発展科目Ⅱ】 辻口 42030 [105]								
		マテリアルデザイン	微粒子工学 A 瀬戸 42183 [303]	マテリアルシミュレーション A 内田 42185 [303]								
		計測制御システムデザイン	アルゴリズムとデータ構造 A 松林 42151 [大講義室A]	情報ネットワーク A 満保 42214 [レクチャーホール]	システム最適化 A 山本 42206 [大講義室B]							
		ナノセンシング	⑮量子物理学 谷村 42216 [大講義室B]									
金	3	知能ロボティクス	ロボット工学 A 辻 他 42145 [レクチャーホール]	機械設計学 立矢 他 42138 [107, 大講義室B]	⑯知能ロボティクス基礎実験 全教員 (電子機械コア) 42116 [AV講義室]							
		バイオメカトロニクス	ロボット工学 A 辻 他 42145 [レクチャーホール]	制御工学 II A (BH) 内藤 42034 [103]	数値解析及びプログラミング演習 A 小松崎 42123 [105]							
		ヒューマン・エコシステム	環境安全工学 A 瀬 42171 [109]	制御工学 II A (BH)【発展科目Ⅱ】 内藤 42034 [103]								
		マテリアルデザイン	環境安全工学 A 瀬 42171 [109]	分離工学 A 川西 42187 [108]								
		計測制御システムデザイン	電気磁気学及び演習 A【電子情報コア】 丸山 42086 [大講義室A]									
		ナノセンシング		分離工学 A 川西 42187 [108]								
集中講義		時間割番号	科目名		担当		対象学年		日程・場所等			
		20211.401	国際研修 A (フロンティア工学類)		国際・産学連携委員		第1学年以降		海外での研修等終了後 (帰国後) に履修登録してください。			
	20212.401	国際研修 B (フロンティア工学類)		国際・産学連携委員		第1学年以降		海外での研修等終了後 (帰国後) に履修登録してください。				
備考	1. 共通教育科目の履修手続・日程等は、『共通教育科目履修案内』で確認してください。											
	2. 5桁の数字及び5桁に小数点が続く数字は、履修登録用の時間割コードです。											
	3. ( ) は、総合教育講義棟の講義室等を表します。											
	4. [ ] は、自然科学本館または自然科学大講義棟の講義室等を表します。											
	5. < > は、自然科学5号館の講義室等を表します。											
	6. 科目名の先頭に⑥が付いている科目はセメスター開講科目です。											

令和4年度 第2クォーター 授業時間割表 (フロンティア工学類3年)

曜日	学年	プログラム	1 限 8:45 ~ 10:15	2 限 10:30 ~ 12:00	3 限 13:00 ~ 14:30	4 限 14:45 ~ 16:15	5 限 16:30 ~ 18:00	
月	3	知能ロボティクス	電子回路概論B【電子機械コア】 飯山 42108 [107]	信号処理B 平野 42140 [103]	⑤機械工作実習 (ME) 古本 他 42117 [107]			
		バイオメカトロニクス		振動工学ⅡB (BH) 小松崎 42029 [105]	⑤バイオメカトロニクス基礎実験 全教員 (機械コア) 42122 [103]			
		ヒューマン・エコシステム		振動工学ⅡB (BH)【発展科目Ⅱ】 小松崎 42029 [105]				
		マテリアルデザイン		⑤有機化学 西村 42189 [306]	⑥マテリアルプロセス実験 伊藤 他 42126 [302]			
		計測制御システムデザイン	オペレーティングシステムB 山根 42213 [レクチャーホール]	信号処理B 平野 42140 [103]	電気電子計測B 福間 42199 [大講義室B]	システム制御B 輪屋 42201 [101]		
		ナノセンシング			電気電子計測B 福間 42199 [大講義室B]			
火	3	知能ロボティクス	航空宇宙工学B 得竹 他 42133 [大講義室B]	メカトロニクスB【電子機械コア】 辻 42106 [101]				
		バイオメカトロニクス	人体科学B 坂本 42027 [大会講義 (図書館棟)]	熱力学ⅡB (BH)【発展科目Ⅱ】 大坂 42017 [大講義室A]				
		ヒューマン・エコシステム	人体科学B【発展科目Ⅲ】 坂本 42027 [大会講義 (図書館棟)]	熱力学ⅡB (BH) 大坂 42017 [大講義室A]				
		マテリアルデザイン	⑤無機材料 林 他 42176 (大講義室) . [107]	反応工学B 滝口 42180 [207]				
		計測制御システムデザイン		計算機アーキテクチャB 平野 42211 [305]				
		ナノセンシング						
水	3	知能ロボティクス		制御工学ⅡB (ME) 菅沼 42135 [107]	⑤機械設計演習A 立矢 他 42119 [107].3号館機械設計製図室	機械設計演習B 立矢 他 42120 [107].3号館機械設計製図室		
		バイオメカトロニクス	生体材料工学B 田中 (茂) 42160 [103]	材料設計学B【発展科目Ⅱ】 宮嶋 42015 [レクチャーホール]	⑤機械工作実習 (BH) 茅原 42118 3号館実習室			
		ヒューマン・エコシステム		材料設計学B 宮嶋 42015 [レクチャーホール]				
		マテリアルデザイン	生体材料工学B 田中 (茂) 42160 [103]	結晶化学B 内田 42182 [305]	⑥マテリアルプロセス創成 浪田 他 42127 [305]			
		計測制御システムデザイン			⑤計測制御実験 平野 他 42128 [109]		数値シミュレーションB 松田 42209 [103]	
		ナノセンシング						
木	3	知能ロボティクス		機械材料学ⅠB【発展科目Ⅰ】 古賀 42012 [107]	熱力学ⅡB (ME) 寺岡 42137 [107]	振動工学ⅡB (ME) 関 42131 [107]		
		バイオメカトロニクス	伝熱学B 多田 42033 [105]	流れ学ⅡB (BH) 辻口 42031 [105]	⑤創造デザイン実習 渡辺 (哲) 他 42125 3号館実習室			
		ヒューマン・エコシステム	伝熱学B【発展科目Ⅲ】 多田 42033 [105]	流れ学ⅡB (BH)【発展科目Ⅱ】 辻口 42031 [105]				
		マテリアルデザイン	微粒子工学B 瀬戸 42184 [303]	マテリアルシミュレーションB 内田 42186 [303]				
		計測制御システムデザイン	アルゴリズムとデータ構造B 松林 他 42152 [AV講義室]	情報ネットワークB 満保 42215 [レクチャーホール]	システム最適化B 山本 42207 [大講義室B]			
		ナノセンシング	⑤量子物理学 谷村 42216 [大講義室B]					
金	3	知能ロボティクス	ロボット工学B 辻 他 42146 [レクチャーホール]	⑤機械設計演習A 立矢 他 42119 [107].3号館機械設計製図室	⑤知能ロボティクス基礎実験 全教員 (電子機械コア) 42116 [AV講義室]			
		バイオメカトロニクス	ロボット工学B 辻 他 42146 [レクチャーホール]	制御工学ⅡB (BH) 内藤 42035 [AV講義室]	数値解析及びプログラミング演習B 小松崎 42124 [105]			
		ヒューマン・エコシステム	環境安全工学B 猪股 42172 [109]	制御工学ⅡB (BH)【発展科目Ⅱ】 内藤 42035 [AV講義室]				
		マテリアルデザイン	環境安全工学B 猪股 42172 [109]	分離工学B 川西 42188 [108]				
		計測制御システムデザイン	電気磁気学及び演習B【電子情報コア】 丸山 42087 [大講義室A]					
		ナノセンシング		分離工学B 川西 42188 [108]				
集中講義		時間割番号	科目名	担当	対象学年	日程・場所等		
		20211.402	国際研修A (フロンティア工学類)	国際・産学連携委員	第1学年以降	海外での研修等終了後(帰国後)に履修登録してください。		
	20212.402	国際研修B (フロンティア工学類)	国際・産学連携委員	第1学年以降	海外での研修等終了後(帰国後)に履修登録してください。			
備考		1.	共通教育科目の履修手続・日程等は、『共通教育科目履修案内』で確認してください。					
		2.	5桁の数字及び5桁に小数点が続く数字は、履修登録用の時間割コードです。					
		3.	〔 〕は、総合教育講義棟の講義室等を表します。					
		4.	〔 〕は、自然科学本館または自然科学大講義棟の講義室等を表します。					
		5.	〈 〉は、自然科学5号館の講義室等を表します。					
		6.	科目名の先頭に⑥が付いている科目はゼミester開講科目です。					

令和4年度 第3クォーター 授業時間割表（フロンティア工学類3年）

曜日	学年	フロア	限				
			1 限 8:45 ~ 10:15	2 限 10:30 ~ 12:00	3 限 13:00 ~ 14:30	4 限 14:45 ~ 16:15	5 限 16:30 ~ 18:00
月	3	知能ロボティクス				レーザー工学A【発展科目Ⅰ】 吉本 42009 [107]	
		バイオメカトロニクス		生物工学A【発展科目Ⅱ】 坂本 42018 [108]			
		ヒューマン・エコシステム		生物工学A 坂本 42018 [108]	エネルギー変換工学A※2 木綿 他 42167 [103]		
		マテリアルデザイン		プラスチック成形加工A 澁 42177 [303]	表面科学A 川西 他 42190 [109]		
		計測制御システムデザイン		デジタル制御A 山本 42204 [109]			
		ナノセンシング			表面科学A 川西 他 42190 [109]	バイオアナリシスA 滝口 42223 [208]	
火	3	知能ロボティクス		画像処理A 久保 42147 [大講義室A]	⑤企業開放講義【発展科目Ⅰ】 喜成 他 42013 [大講義室A]		⑤職業指導第1 堤 90002 [106]
		バイオメカトロニクス	生体計測A 内藤 42157 [103]	画像処理A※1 久保 42147 [大講義室A] 応用伝熱学A【発展科目Ⅱ】 多田 42022 [108]	⑤企業開放講義【発展科目Ⅱ】 喜成 他 42013 [大講義室A]		
		ヒューマン・エコシステム	生体計測A 内藤 42157 [103]	応用伝熱学A【発展科目Ⅲ】 多田 42022 [108]	⑤企業開放講義【発展科目Ⅲ】 喜成 他 42013 [大講義室A]		
		マテリアルデザイン		プラズマ工学A※2 田中(康) 42194 [201]			
		計測制御システムデザイン		画像処理A 久保 42147 [大講義室A]			
		ナノセンシング	センサ工学A 飯山 他 42225 [205]				
水	3	知能ロボティクス		⑤応用プログラミング技術 関 他 42121 <3B226>	確率・統計解析A 橋本(伊) 42143 [101]	電気回路C【電子機械コア】 宮澤 42082 [AV講義室]	
		バイオメカトロニクス		知的生産システムA 浅川 42163 [103]	人間工学A 茅原 42155 [105]	物質循環工学A【発展科目Ⅱ】 児玉 42020 [105]	
		ヒューマン・エコシステム			人間工学A 茅原 42155 [105]	物質循環工学A 児玉 42020 [105]	
		マテリアルデザイン		ナノ粒子工学A 瀬戸 42192 [210]			
		計測制御システムデザイン					
		ナノセンシング		ナノ粒子工学A 瀬戸 42192 [210]	スペクトロスコーピーA 比江嶋 他 42221 [304]	計測標準学A 川西 42217 [304]	
木	3	知能ロボティクス	応用数理解析A 守屋 他 42007 [AV講義室]				
		バイオメカトロニクス					
		ヒューマン・エコシステム			高分子材料物性A 新田 42173 [201]	バイオテクノロジーA 滝口 42169 [201]	
		マテリアルデザイン	金属材料A※2 渡邊(干) 42196 [大会議室(図書館棟)]	高分子材料物性A 新田 42173 [201]			
		計測制御システムデザイン	システム制御C 山本 42202 [107]				
		ナノセンシング				環境計測A 猪股 42227 [301]	
金	3	知能ロボティクス	計測工学A 砂田 42141 [レクチャーホール]	伝熱工学A 小松 他 42005 [103]	パターン認識A 久保 42080 [AV講義室]		
		バイオメカトロニクス		エネルギー・環境工学A【発展科目Ⅱ】 児玉 他 42024 [AV講義室]	パターン認識A※1 久保 42080 [AV講義室]	構造解析学A 北山 42161 [レクチャーホール]	
		ヒューマン・エコシステム	⑤電気化学※2 山口 42175 [105]	エネルギー・環境工学A 児玉 他 42024 [AV講義室]			
		マテリアルデザイン					
		計測制御システムデザイン			電気回路学及び演習C【電子機械コア】 井町 42088 [207]		
		ナノセンシング		マイクロスコピーA 福岡 他 42219 [305]		⑤計測プログラミング及び演習 川西 他 42129 [302]	

時間割番号	科目名	担当	対象学年	日程・場所等
20211.403	国際研修A（フロンティア工学類）	国際・産学連携委員	第1学年以降	海外での研修等終了後（帰国後）に履修登録してください。
20212.403	国際研修B（フロンティア工学類）	国際・産学連携委員	第1学年以降	海外での研修等終了後（帰国後）に履修登録してください。
42038	⑥学外技術体験実習A	インターンシップ担当	3年	
42039	⑥学外技術体験実習B	インターンシップ担当	3年	
42040	⑥海外技術体験実習	国際・産学連携委員	3年	
42036	フロンティアプロジェクトA	全教員	3年	

備考

- 共通教育科目の履修手続・日程等は、『共通教育科目履修案内』で確認してください。
- 5桁の数字及び5桁に小数点が続く数字は、履修登録用の時間割コードです。
- 《 》は、総合教育講義棟の講義室等を表示します。
- [ ]は、自然科学本館または自然科学大講義棟の講義室等を表示します。
- < >は、自然科学5号館の講義室等を表示します。
- 科目名の先頭に⑥が付いている科目はセメスター間講義科目です。
- ※1の科目はバイオメカトロニクスプログラムの選択者は履修許可が必要なため、あらかじめ担当教員に履修可能か確認した後、履修登録を行うこと。
- ※2の科目は履修許可が必要なため、あらかじめ担当教員に履修可能か確認した後、履修登録を行うこと。

令和4年度 第4クォーター 授業時間割表（フロンティア工学類3年）

曜日	学年	フロア	限				
			1 限 8:45 ~ 10:15	2 限 10:30 ~ 12:00	3 限 13:00 ~ 14:30	4 限 14:45 ~ 16:15	5 限 16:30 ~ 18:00
月	3	知能ロボティクス				レーザー工学B【発展科目Ⅰ】 吉本 42010 [107]	
		バイオメカトロニクス		生物工学B【発展科目Ⅱ】 坂本 42019 [108]			
		ヒューマン・エコシステム		生物工学B 坂本 42019 [108]	エネルギー変換工学B※2 榎本 他 42168 [103]		
		マテリアルデザイン		プラスチック成形加工B 澁 42178 [303]	表面科学B 川西 他 42191 [109]		
		計測制御システムデザイン		デジタル制御B 山本 42205 [109]			
		ナノセンシング			表面科学B 川西 他 42191 [109]	バイオアナリシスB 滝口 42224 [208]	
火	3	知能ロボティクス		画像処理B 久保 42148 [大講義室A]	⑧企業開放講義【発展科目Ⅰ】 喜成 他 42013 [大講義室A]		⑨職業指導第1 堤 90002 [106]
		バイオメカトロニクス	生体計測B 内藤 42158 [103]	画像処理B※1 久保 42148 [大講義室A] 応用伝熱学B【発展科目Ⅱ】 多田 42023 [108]	⑨企業開放講義【発展科目Ⅱ】 喜成 他 42013 [大講義室A]		
		ヒューマン・エコシステム	生体計測B 内藤 42158 [103]	応用伝熱学B【発展科目Ⅲ】 多田 42023 [108]	⑧企業開放講義【発展科目Ⅲ】 喜成 他 42013 [大講義室A]		
		マテリアルデザイン		プラズマ工学B※2 田中（康） 42195 [201]			
		計測制御システムデザイン		画像処理B 久保 42148 [大講義室A]			
		ナノセンシング	センサ工学B 飯山 他 42226 [205]				
水	3	知能ロボティクス		⑩応用プログラミング技術 関 他 42121 <3B226>	確率・統計解析B 橋本（伊） 42144 [101]	電気回路D【電子機械コア】 宮澤 42083 [101]	
		バイオメカトロニクス		知的生産システムB 浅川 42164 [103]	人間工学B 茅原 42156 [105]	物質循環工学B【発展科目Ⅱ】 石川 42021 [105]	
		ヒューマン・エコシステム			人間工学B 茅原 42156 [105]	物質循環工学B 石川 42021 [105]	
		マテリアルデザイン		ナノ粒子工学B 瀬戸 42193 [210]			
		計測制御システムデザイン					
		ナノセンシング		ナノ粒子工学B 瀬戸 42193 [210]	スペクトロスコーピーB 比江嶋 他 42222 [304]	計測標準学B 川西 42218 [304]	
木	3	知能ロボティクス	応用数理解析B 守屋 他 42008 [AV講義室]				
		バイオメカトロニクス			高分子材料物性B 新田 42174[201]	バイオテクノロジーB 滝口 42170 [201]	
		ヒューマン・エコシステム			高分子材料物性B 新田 42174[201]		
		マテリアルデザイン		金属材料B ※2 石川 42197 [大会議室（図書館棟）]	システム制御D 山本 42203 [107]		
		計測制御システムデザイン				環境計測B 猪股 42228 [301]	
		ナノセンシング					
金	3	知能ロボティクス	計測工学B 砂田 42142[レクチャーホール]	伝熱工学B 寺岡 他 42006 [103]	パターン認識B 久保 42081 [AV講義室]		
		バイオメカトロニクス		エネルギー・環境工学B【発展科目Ⅱ】 児玉 他 42025 [AV講義室]	パターン認識B ※1 久保 42081 [AV講義室]	構造解析学B 北山 42162 [103]	
		ヒューマン・エコシステム	⑪電気化学※2 山口 42175 [105]	エネルギー・環境工学B【発展科目Ⅲ】 児玉 他 42025 [AV講義室]			
		マテリアルデザイン					
		計測制御システムデザイン			電気回路及び演習D【電子機械コア】 井町 42089 [207]		
		ナノセンシング		マイクロスコピーB 福岡 他 42220 [305]		⑫計測プログラミング及び演習 川西 他 42129 [302]	

時間割番号	科目名	担当	対象学年	日程・場所等
20211.404	国際研修A（フロンティア工学類）	国際・産学連携委員	第1学年以降	海外での研修等終了後（帰国後）に履修登録してください。
20212.404	国際研修B（フロンティア工学類）	国際・産学連携委員	第1学年以降	海外での研修等終了後（帰国後）に履修登録してください。
42038	⑥学外技術体験実習A	インターンシップ担当	3年	
42039	⑥学外技術体験実習B	インターンシップ担当	3年	
42040	⑥海外技術体験実習	国際・産学連携委員	3年	
42037	フロンティアプロジェクトB	全教員	3年	

備考

- 共通教育科目の履修手続・日程等は、『共通教育科目履修案内』で確認してください。
- 5桁の数字及び5桁に小数点が続く数字は、履修登録用の時間割コードです。
- 《 》は、総合教育講義棟の講義室等を表示します。
- [ ]は、自然科学本館または自然科学大講義棟の講義室等を表示します。
- < >は、自然科学5号館の講義室等を表示します。
- 科目名の先頭に⑥が付いている科目はセメスター開講科目です。
- ※1の科目はバイオメカトロニクスプログラムの選択者は履修許可が必要なため、あらかじめ担当教員に履修可能か確認した後、履修登録を行うこと。
- ※2の科目は履修許可が必要なため、あらかじめ担当教員に履修可能か確認した後、履修登録を行うこと。